



# PTFEフィルムへの銅成膜 密着力測定試験

90度引張剥離試験評価

ロック技研工業株式会社

# PTFEフィルムの銅密着力改善試験の評価

PTFEフィルム(100 $\mu$ m)への銅成膜(表面処理有無)と引張試験結果

膜構成 PTFE/表面処理/銅	密着力 [N/cm]
表面処理なし	1.2 以下
表面処理あり	<b>15.3</b>

引張試験測定条件  
F=20N 試験片幅:2mm めっき:25 $\mu$ m厚



剥離試験機外観



サンプル測定部



サンプル測定部拡大

注) 記載されている数値は実測値であり、保証値ではありません。

注) 伝送損失の測定評価は未評価(後日実施予定)。